日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D	13	JAN 2005
WIPO		PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年11月13日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-383645

[ST. 10/C]:

[JP2003-383645]

出 願 人
Applicant(s):

住友商事株式会社

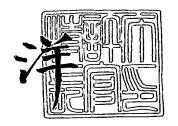
PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月22日

161

11]



Commissioner, Japan Patent Office

特許庁長官

BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願 【整理番号】 P0360SMT 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 H01L 23/15 H01L 23/528

【発明者】

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 株式会社KRI内 【氏名】 山田 憲司

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 株式会社KRI内 【氏名】 品川 留美

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 株式会社KRI内 【氏名】 福井 照美

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 株式会社KRI内 【氏名】 土岐 元幸

【特許出願人】

【識別番号】 591167430 【氏名又は名称】 株式会社KRI

【代理人】

【識別番号】 100104709

【弁理士】

【氏名又は名称】 松尾 誠剛

【選任した代理人】

【識別番号】 100106404

【弁理士】

【氏名又は名称】 江森 健二

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 123941 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

無機ガラス層と、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むポリマー層との積 層体からなることを特徴とするフレキシブル基板。

【請求項2】

請求項1に記載のフレキシブル基板において、

前記ラダー型ケイ素酸化物ポリマーが、少なくとも三官能の含ケイ素アルコキシドを含 む溶液を加水分解及び脱水縮合して得られるケイ素酸化物ポリマーであることを特徴とす るフレキシブル基板。

【請求項3】

請求項1又は2に記載のフレキシブル基板において、

前記ラダー型ケイ素酸化物ポリマーが、アリール基、アルキル基及び置換アルキル基の うち少なくとも一の置換基を有するケイ素酸化物ポリマーであることを特徴とするフレキ シプル基板。

【請求項4】

請求項1~3のいずれかに記載のフレキシプル基板において、

前記ポリマー層が、前記ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むコーティン グ液を前記無機ガラス層に塗布した後、乾燥及び熱処理を行うことにより製造されるポリ マー層であることを特徴とするフレキシブル基板。

【請求項5】

請求項1~4のいずれかに記載のフレキシブル基板において、

前記コーティング液が、前記ラダー型ケイ素酸化物ポリマーに加えて有機樹脂及び/又 は有機低分子化合物をさらに含むコーティング液であることを特徴とするフレキシブル基

【請求項6】

請求項1~5のいずれかに記載のフレキシブル基板において、

前記ポリマー層が、前記無機ガラス層の両面に形成されてなることを特徴とするフレキ シブル基板。

【請求項7】

請求項1~6のいずれかに記載のフレキシブル基板において、

350℃以上の耐熱性を有することを特徴とするフレキシブル基板。

【請求項8】

請求項1~7のいずれかに記載のフレキシブル基板において、

空気中350℃の温度で熱処理した後において、400nm~800nmの波長域にお ける光透過率が90%以上であることを特徴とするフレキシブル基板。

【請求項9】

請求項1~8のいずれかに記載のフレキシプル基板において、

空気中350℃の温度で熱処理した後において、このフレキシプル基板に対して垂直な 方向に 0. 3 m N m の衝撃を加えても割れないことを特徴とするフレキシブル基板。

【請求項10】

ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むことを特徴とするコーティング液。

【書類名】明細書

【発明の名称】フレキシブル基板及びコーティング液

【技術分野】

[0001]

本発明は、フレキシブルフラットパネルディスプレイに好適に用いることのできるフレ キシブル基板に関する。また、このようなフレキシプル基板などの製造に好適に用いるこ とができるコーティング液に関する。

【背景技術】

[0002]

軽量で折り曲げ可能なフレキシブルフラットパネルディスプレイが未来のディスプレイ として注目を集めている。このフレキシブルフラットパネルディスプレイ用の基板として 用いるフレキシブル基板としては、有機樹脂フィルムからなるフレキシブル基板や、ベー ス基板となるガラスフィルムにポリマー層が被覆されたガラス/プラスチック複合体フィ ルムからなるフレキシブル基板が提案されている(例えば、特許文献1及び2並びに非特 許文献1及び2参照。)。

[0003]

このうち、有機樹脂フィルムからなるフレキシブル基板は軽量で優れた柔軟性及び優れ た耐衝撃性が得られるという長所はあるものの、水蒸気や酸素などのガスに対するガスバ リア性に難があるため内部素子を保護することが困難であるという問題があった。

これに対して、ガラス/プラスチック複合体フィルムからなるフレキシブル基板は、ベ ース基板としてガラスフィルムを用いたことにより、従来のガラス基板の場合と同様に優 れたガスバリア性が得られるとともに、ガラスフィルムにポリマー層を被覆したことによ り、優れた柔軟性及び優れた耐衝撃性も得られている。

[0004]

図7は、特許文献2に開示されたガラス/プラスチック複合体フィルムからなるフレキ シブル基板の構造を示す図である。このフレキシブル基板 9 0 0 は、例えば 1 0 μ m ~ 1 00μm厚のガラスフィルム901と、このガラスフィルム901に被覆された例えば2 μ m~50μ m厚のポリマー層 904との積層構造を有するガラス/プラスチック複合体 フィルムからなっている。

[0005]

このフレキシブル基板900によれば、ポリマー層904を被覆したことにより従来の ガラス基板では得られないほどの優れた柔軟性(破壊直前の限界曲率半径が12mm)及 び優れた耐衝撃性が得られている。また、このフレキシブル基板900によれば、ベース 基板としてガラスフィルムを用いたことにより、従来のガラス基板の場合と同様に優れた ガスバリア性が得られている。すなわち、このフレキシブル基板900は、優れた柔軟性 及び優れた耐衝撃性並びに優れたガスバリア性を兼ね備えた優れた基板といえる(非特許 文献1及び2参照。)。

【特許文献1】特開平4-235527号公報(図1)

【特許文献2】特表2002-534305号公報(図1)

【非特許文献1】SID02ダイジェスト,セッション6.3,第53~55頁,題 「Thin Glass-Polymer Systems as Flexible Substrates for Displays」(表1)

【非特許文献 2 】 日経 B P 社ホームページ, [http//:ne.nikkei.co.jp/lcd/2002/05 /10000012758.html], 題「SID速報:『ガラスと有機フィルムの良い所取り』,新 基板技術が登場」

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

しかしながら、上記したフレキシブル基板900の耐熱性は、数時間使用の場合で13 0℃程度、数分間使用の場合で200℃程度であり(特許文献2参照。)、フレキシブル 基板に低抵抗の透明電極を形成したりTFT等の能動素子を形成したりするためには低す

ぎるという問題があった。すなわち、低抵抗の透明電極を形成する工程やTFT等の能動 素子を形成する工程においては少なくとも300℃~350℃の温度がかかるため、上記 したフレキシプル基板900の耐熱性では低すぎるのである。

[0007]

そこで、本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、その目的は、優れた柔 軟性、優れた耐衝撃性及び優れたガスバリア性を有するのに加えて優れた耐熱性をも有す るフレキシブル基板を提供することを目的とする。また、このような優れたフレキシブル 基板などの製造に好適に用いることができるコーティング液を提供することを目的とする

【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明者らは、上述した目的を達成すべく鋭意努力を重ねた結果、無機ガラス層に柔軟 性を付与するためのポリマー層として、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含 むポリマー層を用いることにより、優れた柔軟性、優れた耐衝撃性及び優れた高いガスバ リア性が得られるのに加えて優れた耐熱性も得られることを見出し、本発明を完成させる に至った。

[0009]

本発明のフレキシブル基板は、無機ガラス層と、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成 分として含むポリマー層との積層体からなることを特徴とする。

[0010]

このため、本発明のフレキシプル基板によれば、無機ガラス層に柔軟性を付与するため のポリマー層として、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含む耐熱性に優れた ポリマー層を用いているため、有機樹脂からなるポリマー層を用いる場合とは異なり、優 れた耐熱性が得られる。ラダー型ケイ素酸化物ポリマーが優れた耐熱性を示すのは、この ラダー型ケイ素酸化物ポリマーが、ケイ素原子同士が酸素原子を介して結合された骨格構 造を有する金属酸化物系のポリマーであるからである。

[0011]

また、本発明のフレキシブル基板によれば、無機ガラス層にラダー型ケイ素酸化物ポリ マーを主成分として含む柔軟性に優れたポリマー層を積層させた構造を有しているため、 優れた柔軟性及び優れた耐衝撃性が得られる。ラダー型ケイ素酸化物ポリマーが優れた柔 軟性を示すのは、このラダー型ケイ素酸化物ポリマー中では、ケイ素原子同士が酸素原子 を介して三次元網目状に強固に結合された骨格構造ではなく、ケイ素原子同士が酸素原子 を介していわゆるはしごのように二次元状に連なった骨格構造(シロキサン結合)を有し ているため、フレキシブル基板に折り曲げによる応力や衝撃力が加わってもそれらの力を 柔軟に吸収することができるからである。

[0012]

さらにまた、本発明のフレキシブル基板によれば、ベース基板として本来的に優れたガ スバリア性を有する無機ガラス層を用いているため、優れたガスバリア性が得られる。

[0013]

このため、本発明のフレキシブル基板は、優れた柔軟性、優れた耐衝撃力及び優れたガ スバリア性を有するのに加えて優れた耐熱性をも有するフレキシプル基板となる。

[0014]

ここで、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーは、上記したようにケイ素原子同士が酸素原子 を介していわゆるはしごのように二次元状に連なった骨格構造を有する金属酸化物系のポ リマーであるが、赤外吸収スペクトルを測定することによりその存在を確認することがで きる。図1は、ラダー型ケイ素酸化物ポリマー(粉末状)の赤外吸収スペクトルを示す図 である。

[0015]

ケイ素酸化物ポリマーは、1100cm-1付近の波数領域にSi-Oの伸縮振動に帰 属される吸収バンドを示すが、このラダー型ケイ素酸化物ポリマーは、図1に示すように 、この吸収バンドが2つに分裂している点(図1中Aで表示。)を特徴としている。 このことは、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーが、異なった環境下にある2つのSi-O 結合(いわゆるはしごの長手方向に沿った方向のSi-O結合及びいわゆるはしごの横木

方向に沿った方向のSi-O結合)を有し、これらのSi-O結合が異なった振動数で振 動しているためであると推測される。

[0016]

なお、ケイ素原子同士が酸素原子を介して一次元状に連なった骨格構造を有するシリコ ーン樹脂は、上記吸収バンドはブロードであってほとんど分裂が見られないため、ラダー 型ケイ素酸化物ポリマーとは区別される。

また、ケイ素原子同士が酸素原子を介して三次元網目状に結合された骨格構造を有する ガラスは、上記吸収バンドに分裂が見られることがあるが、有機置換基に起因する吸収バ ンドを有しないか極めて小さいため、やはりラダー型ケイ素酸化物ポリマーとは区別され る。

いずれにしても、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーは、シリコーン樹脂やガラスとはその 物性が大きく異なるため、赤外吸収スペクトル、紫外可視吸収スペクトル、NMR、DS C、その他の分析方法により区別可能である。

[0017]

本発明のフレキシブル基板においては、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーの原料として各 種の含ケイ素アルコキシドを好適に用いることができる。そして、これらの含ケイ素アル コキシドが三官能の場合には、これらの含ケイ素アルコキシドを単独で又は組み合わせた ものを用いることができる。また、これらの含ケイ素アルコキシドが四官能、二官能又は 一官能の場合には、これらの含ケイ素アルコキシドを組み合わせて又はこれらの含ケイ素 アルコキシドと三官能の含ケイ素アルコキシドとを組み合わせて用いることができる。

[0018]

四官能の含ケイ素アルコキシドとしては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラ ン等のテトラアルコキシシランを好適に用いることができる。

[0019]

また、三官能の含ケイ素アルコキシドとしては、フェニルトリメトキシシラン、フェニ ルトリエトキシシラン等のアリールトリアルコキシシラン;メチルトリメトキシラン、エ チルトリメトキシシラン、3ーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、メチルトリエト キシシラン、エチルトリエトキシシラン等のアルキルトリアルコキシシランを好適に用い ることができる。

[0020]

また、二官能の含ケイ素アルコキシドとしては、フェニルメチルジメトキシシラン、フ ェニルエチルジメトキシラン、フェニルメチルジエトキシラン、フェニルエチルジエトキ シシラン等のアリールアルキルジアルコキシシラン;ジメチルジメトキシシラン、ジエチ ルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジエトキシラン等のジアルキ ルジアルコキシシランを好適に用いることができる。

[0021]

また、一官能の含ケイ素アルコキシドとしては、ジフェニルメチルメトキシシラン、フ ェニルジメチルメトキシシラン、ジフェニルエチルメトキシシラン、フェニルジエチルメ トキシシラン、ジフェニルメチルエトキシシラン、フェニルジメチルエトキシシラン、ジ フェニルエチルエトキシシラン、フェニルジエチルエトキシシラン等のジアリールアルキ ルアルコキシシラン又はアリールジアルキルアルコキシシラン;トリフェニルメトキシシ ラン、トリフェニルエトキシシラン等のトリアリールアルコキシシラン;トリメチルメト キシシラン、トリエチルメトキシシラン、トリメチルエトキシシラン、トリエチルエトキ シシラン等のトリアルキルアルコキシシランを好適に用いることができる。

[0022]

本発明のフレキシブル基板においては、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーが、上記した含 ケイ素アルコキシドのうち、少なくとも三官能の含ケイ素アルコキシドを含む溶液(含ケ

イ素アルコキシド溶液)を加水分解及び脱水縮合して得られるケイ素酸化物ポリマーであ ることが好ましい。

このようにすることにより、ポリマー中でケイ素原子同士が酸素原子を介していわゆる はしごのように二次元状に連なった骨格構造を安定して形成することができるようになる ため、優れた柔軟性及び優れた耐熱性を有するポリマー層を安定して得ることができるよ うになる。

[0023]

この場合、上記含ケイ素アルコキシド溶液としては、三官能の含ケイ素アルコキシドを 主成分として含む溶液を用いることがさらに好ましい。

このようにすることにより、ポリマー中でケイ素原子同士が酸素原子を介していわゆる はしごのように二次元状に連なった骨格構造をさらに安定して形成することができるよう になるため、優れた柔軟性及び優れた耐熱性を有するポリマー層をさらに安定して得るこ とができるようになる。

ここで、三官能の含ケイ素アルコキシドを主成分として含むとは、含ケイ素アルコキシ ドのうち三官能の含ケイ素アルコキシドを50重量%以上含むことを意味する。

[0024]

本発明のフレキシブル基板においては、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーの分子量は特に 限定されないが、優れた柔軟性及び優れた耐熱性を有するポリマー層を得るためには、ポ リスチレン換算の重量平均分子量として、1,000~100,000であることが好ま しい。

[0025]

本発明のフレキシブル基板においては、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーが、アリール基 、アルキル基及び置換アルキル基のうち少なくとも一の置換基を有するラダー型ケイ素酸 化物ポリマーであることが好ましい。

このようにすることにより、これらの有機置換基の存在によりラダー型ケイ素酸化物ポ リマーの柔軟性及び耐熱性の程度、ひいてはフレキシブル基板の柔軟性、耐衝撃性及び耐 熱性の程度を適宜調整することができるようになる。

[0026]

本発明のフレキシブル基板においては、前記ポリマー層が、前記ラダー型ケイ素酸化物 ポリマーを主成分として含むコーティング液を前記無機ガラス層に塗布した後、乾燥及び 熱処理を行うことにより製造されるポリマー層であることが好ましい。

このため、このコーティング液の粘度やコーティング方法などを調整することにより、 ポリマー層の厚さを容易に制御することができるようになる。また、このコーティング液 に、ラダー型ケイ素酸化物ポリマー以外の成分を添加することが容易になる。

このようなコーティング液は、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを水又は有機溶剤に溶解 することにより作成することができる。

[0027]

本発明のフレキシプル基板においては、前記コーティング液が、前記ラダー型ケイ素酸 化物ポリマーに加えて有機樹脂及び/又は有機低分子化合物をさらに含むコーティング液 あることが好ましい。

このように構成することにより、ポリマー層に各種の望ましい性質(所望の柔軟性、耐 衝撃性、耐熱性、耐光性、耐候性、耐薬品性、平坦性、層厚、機械的強度など)を付与す ることができるようになる。

[0028]

前記ポリマー層がラダー型ケイ素酸化物ポリマーに加えて有機樹脂をさらに含むもので ある場合には、このコーティング液には、ラダー型ケイ素酸化物ポリマー以外の成分とし て、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、ポリイミド樹脂、ポリ カーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリビニルピロリ ドン樹脂、シリコーン樹脂などの公知の有機樹脂をさらに含有することもできる。これら の有機樹脂は、上記ポリマー層中でラダー型ケイ素酸化物ポリマーが主成分(含有量50 重量%以上)となる範囲で含ませることが好ましい。

これらの有機樹脂を含有することによって、フレキシブル基板の耐熱性を維持したまま 柔軟性及び耐衝撃性をさらに優れたものにすることができる。

[0029]

前記ポリマー層がラダー型ケイ素酸化物ポリマーに加えて有機低分子化合物をさらに含むものである場合には、その有機低分子化合物としては、ポリマー層に各種の望ましい性質 (所望の柔軟性、耐衝撃性、耐熱性、耐光性、耐候性、耐薬品性、平坦性、層厚、機械的強度など)を付与するための多種多様なものを用いることができる。

[0030]

このような有機低分子化合物としては、例えばトリアジン系、ベンゾフェノン系などのラジカル系重合開始剤、オニウム系などの光酸発生剤系の重合開始剤、有機化酸化物からなる重合開始剤なども好適に用いることができる。この場合、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーとしては、所定濃度の架橋性官能基が含まれているラダー型ケイ素酸化物ポリマーを好ましく用いることができる。この場合には、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーの柔軟な骨格構造を維持したまま側鎖同士を適宜結合することが可能になるため、ポリマー層の柔軟性を損なわずに機械的強度を高めることが可能になる。

[0031]

本発明のフレキシブル基板においては、上記したポリマー溶液を無機ガラス層に塗布する方法としては、回転塗布法 (スピナー法)、浸漬引き上げ塗布法 (ディッピング法)、スプレー塗布法、ダイコート法などの公知の湿式塗布法を用いることができる。

[0032]

本発明のフレキシブル基板においては、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むポリマー層の膜厚は特に限定されるものではないが、優れた柔軟性及び優れた耐衝撃性を得るためには、 $0.5~\mu$ m \sim $1~0~0~\mu$ mであることが好ましく、 $1~\mu$ m \sim $6~0~\mu$ mであることがより好ましく、 $3~\mu$ m \sim $3~0~\mu$ mであることがさらに好ましい。

[0033]

本発明のフレキシブル基板においては、無機ガラス層の材料としては、硼珪酸ガラス、アルカリ成分を含まない硼珪酸ガラス、その他の種々のガラスを用いることができる。本発明のフレキシブル基板においては、無機ガラス層の厚さとしては、 $1~\mu$ m \sim 300 μ mであることが好ましく、 $5~\mu$ m \sim 200 μ mであることがより好ましく、 $10~\mu$ m \sim 100 μ mであることがさらに好ましい。

[0034]

本発明のフレキシブル基板においては、ポリマー層を無機ガラス層の片面に形成するようにすることもできるし、ポリマー層を無機ガラス層の両面に形成することもできる。 ポリマー層を無機ガラス層の両面に形成した場合には、フレキシブル基板の柔軟性及び 耐衝撃性をさらに向上させることができる。

[0035]

本発明のフレキシブル基板は、350℃以上の耐熱性を有するフレキシブル基板である ことが好ましい。

このようにすることにより、フレキシブルフラットパネルディスプレイを製造する過程において、フレキシブル基板に低抵抗の透明電極を形成したりTFT等の能動素子を形成したりすることができるようになり、フレキシブルフラットパネルディスプレイの品質を高めることができるようになる。

[0036]

本発明のフレキシブル基板は、空気中350℃の温度で熱処理した後において、400 nm~800nmの波長域における光透過率が90%以上であるようなフレキシブル基板 であることが好ましい。

このようにすることにより、フレキシブルフラットパネルディスプレイを製造する過程において、フレキシブル基板に低抵抗の透明電極を形成したりTFT等の能動素子を形成したりした場合であっても、このフレキシブル基板の光透過率を高いまま維持することが

できるため、フレキシブルフラットパネルディスプレイの表示品質を低下させることもな くなる。

[0037]

本発明のフレキシブル基板は、空気中350℃の温度で熱処理した後において、このフレキシブル基板に対して垂直な方向に0.3mNmの衝撃を加えても割れないフレキシブル基板であることが好ましい。

このようにすることにより、フレキシブルフラットパネルディスプレイを製造する過程において、フレキシブル基板に低抵抗の透明電極を形成したりTFT等の能動素子を形成したりした場合であっても、このフレキシブル基板の耐衝撃性を高いまま維持することができるようになり、フレキシブルフラットパネルディスプレイを様々な用途に応用できるようになる。また、このフレキシブル基板を用いてフラットパネルディスプレイを製造する工程中でこのフレキシブル基板が破損することがなくなる。

[0038]

本発明のフレキシブル基板においては、耐衝撃力は高いほうが好ましいため、空気中350℃の温度で熱処理した後において、このフレキシブル基板に対して垂直な方向に3mNmの衝撃を加えても割れないフレキシブル基板であることがより好ましく、30mNmの衝撃を加えても割れないフレキシブル基板であることがさらに好ましい。

本発明のフレキシブル基板は、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含む柔軟性に優れたポリマー層を用いているため、優れた耐衝撃性を有するようになり、上記したような衝撃力にも十分に耐え得るフレキシブル基板となる。

[0039]

本発明のコーティング液は、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むことを 特徴とする。

このため、本発明のコーティング液は、上記したように優れた特性を有するフレキシブル基板におけるポリマー層を製造するための原料として好適に用いることができる。

なお、本発明のコーティング液における好ましい態様については、上記した本発明のフレキシブル基板で説明したとおりである。

[0040]

以上述べたように、本発明のフレキシブル基板は、優れた柔軟性、優れた耐衝撃性及び優れたガスバリア性を有するのに加えて優れた耐熱性をも有しているため、軽量で折り曲げ可能なディスプレイ(例えば液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ)用の基板として好適に用いることができる。

また、本発明のコーティング液は、このように優れたフレキシブル基板をはじめ各種用途に好適に用いることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0041]

以下、本発明の実施の形態に基づいて、本発明のフレキシブル基板をさらに詳細に説明する。但し、いうまでもなく、本発明の技術的範囲は、以下の実施形態の記載に限定されるものではない。

[0042]

「実施形態 1]

図2は、本発明の実施形態1に係るフレキシプル基板の構造を示す図である。実施形態1に係るフレキシブル基板10は、図2に示すように、無機ガラス層110と、ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むポリマー層120A, 120Bとの積層体からなる基板である。ポリマー層120A, 120Bは、無機ガラス層110の両面に形成されている。なお、図2においては、構造を分かり易くするために、無機ガラス層110とポリマー層120A, 120Bとを一部剥がした状態で示している。

[0043]

以下のような方法で実施形態1に係るフレキシプル基板を作成した。

まず、フェニルトリメトキシシラン及び3-メルカプトプロピルトリメトキシシランの

混合溶液を加水分解及び脱水縮合してラダー型ケイ素酸化物ポリマー(ポリスチレン換算分子量:Mw=19512、Mw/Mn=3.8)を作成した。

次に、このラダー型ケイ素酸化物ポリマーの20重量部をγープチロラクトン80重量 部に溶解してコーティング液を調製した。

[0044]

次に、このコーティング液を、縦 $40\,\mathrm{mm}\times$ 横 $40\,\mathrm{mm}$ の正方形の形状を有する厚さ 5 $0\,\mu\,\mathrm{m}$ の硼珪酸ガラスからなる無機ガラス層 $1\,1\,0\,\mathrm{o}$ 一方の面に回転塗布し、 $8\,0\,\mathrm{C}$ の乾燥機で $3\,0\,\mathrm{分間乾燥}$ した。次に、さらに同じコーティング液を無機ガラス層 $1\,1\,0\,\mathrm{o}$ 他方の面に回転塗布し $8\,0\,\mathrm{C}$ の乾燥機でさらに $3\,0\,\mathrm{分間乾燥}$ した。

次に、電気炉を用いて400℃で30分熱処理することにより実施形態1のフレキシブル基板を作成した。ポリマー層120A,120Bの膜厚はそれぞれ1.5μmである。

[0045]

このようにして得られた実施形態1に係るフレキシブル基板10によれば、ポリマー層としてラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含む耐熱性に優れたポリマー層120A,120Bを用いているため、優れた耐熱性が得られるようになる。また、無機ガラス層110にラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分とする柔軟性に優れたポリマー層120A,120Bを積層させた構造を有しているため、優れた柔軟性及び優れた耐衝撃性が得られる。さらにまた、ベース基板として本来的に高いガスバリア性を有する無機ガラス層110を用いているため、優れたガスバリア性が得られる。

このため、実施形態1に係るフレキシブル基板10は、優れた柔軟性、優れた耐衝撃性 及び優れたガスバリア性を有するのに加えて優れた耐熱性をも有するフレキシブル基板と なる。

[0046]

実施形態1に係るフレキシブル基板10においては、350℃以上の耐熱性が得られる。このため、フレキシブルフラットパネルディスプレイを製造する過程において、フレキシブル基板に低抵抗の透明電極を形成したりTFT等の能動素子を形成したりすることができるようになり、フレキシブルフラットパネルディスプレイの品質を高めることができるようになる。

[0047]

図3は、実施形態1に係るフレキシブル基板10の光透過率を示す図である。図3中、符号aで示す透過率曲線は実施形態1に係るフレキシブル基板10のものであり、符号bで示す透過率曲線は硼珪酸ガラスのものである。図3に示すように、実施形態1に係るフレキシブル基板10においては、空気中350℃の温度で熱処理した後においても、400nm~800nmの波長域における光透過率が90%以上である。

このため、フレキシブルフラットパネルディスプレイを製造する過程において、フレキシブル基板に低抵抗の透明電極を形成したりTFT等の能動素子を形成したりした場合であっても、フレキシブル基板の光透過率を高いまま維持することができるため、フレキシブルフラットパネルディスプレイの表示品質を低下させることがなくなる。

[0048]

実施形態1に係るフレキシブル基板10においては、空気中350℃の温度で熱処理した後において、この薄膜シート状基板に対して垂直な方向に0.3mNmの衝撃を加えても割れることがなく、優れた耐衝撃性を示す。

このため、フレキシブルフラットパネルディスプレイを製造する過程において、フレキシブル基板に低抵抗の透明電極を形成したりTFT等の能動素子を形成したりした場合であっても、このフレキシブル基板の耐衝撃性を高いまま維持することができるようになる。このため、フレキシブルフラットパネルディスプレイを様々な用途に応用できるようになる。また、このフレキシブル基板を用いてフラットパネルディスプレイを製造する工程

中でこのフレキシブル基板が破損することもなくなる。

[0049]

実施形態1に係るフレキシブル基板10の耐衝撃性試験は図4に示したような方法で行 った。図4は、実施形態1に係るフレキシプル基板10の耐衝撃試験方法を説明するため に示す模式図である。

この耐衝撃試験方法では、ディスプレイ用の基板として最も耐衝撃性が要求されると考 えられる基板面垂直方向に力を加えたときの耐衝撃性を評価した。すなわち、図4に示す 試験装置200の試料台(一辺が40mmの正方形の四隅に支持部が配置されている。) 上にフレキシブル基板10(40mm×40mm)を載置し、所定重量のジルコニアボー ルMを所定高さから自由落下させることにより耐衝撃性(単位:mNm)を測定した。

このときのジルコニアボールの質量として 2 水準 (0.3118g、0.4873g) 、自由落下させるときの所定高さとして2水準(70mm、140mm)の合計4水準の 衝撃力を与えることにより耐衝撃力の測定を行った。

[0050]

図 5 は、実施形態 1 に係るフレキシブル基板 1 0 の耐衝撃試験の結果を示す図である。 図5 (a) は実施形態1に係るフレキシブル基板10における耐衝撃試験の結果を示す図 であり、図5 (b) は実施形態1で用いる厚さ50μmの硼珪酸ガラスからなる無機ガラ ス層110における耐衝撃試験の結果を示す図である。このときの衝撃力は、図5(a) 、図5 (b) いずれの場合も2. 1×10⁻⁴Nm (=0. 21mNm) である。

図 5 からも明らかなように、実施形態 1 に係るフレキシブル基板 1 0 は優れた耐衝撃性 能を有していることがわかる。

[0051]

「実施形態2]

図6は、本発明の実施形態2に係るフレキシブル基板の構造を示す図である。実施形態 2に係るフレキシブル基板20は、図6に示すように、無機ガラス層110と、ラダー型 ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むポリマー層120Aとの積層体からなる基板で ある。ポリマー層は、実施形態1の場合とは異なり、無機ガラス層110の一方の面のみ に形成されている。この点を除けば、実施形態 2 に係るフレキシブル基板 2 0 は実施形態 1に係るフレキシブル基板10と全く同じである。

[0052]

このように、実施形態2に係るフレキシブル基板20は、ラダー型ケイ素酸化物ポリマ ーを主成分として含むポリマー層 1 2 0 A が無機ガラス層 1 1 0 の一方の面のみに形成さ れている点で、実施形態1に係るフレキシブル基板10と異なるが、それでも、実施形態 1に係るフレキシブル基板10の場合と同様に、ポリマー層としてラダー型ケイ素酸化物 ポリマーを主成分として含む耐熱性に優れたポリマー層120Aを用いているため、優れ た耐熱性が得られる。また、無機ガラス層110にラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成 分として含む柔軟性に優れたポリマー層120Aを積層させた構造を有しているため、優 れた柔軟性及び優れた耐衝撃性が得られる。さらにまた、ベース基板として本来的に優れ たガスバリア性を有する無機ガラス層110を用いているため、優れたガスバリア性が得 られる。

このため、実施形態 2 に係るフレキシブル基板 2 0 も、実施形態 1 に係るフレキシブル 基板10と同様に、優れた柔軟性、優れた耐衝撃性及び優れたガスバリア性を有するのに 加えて優れた耐熱性をも有するフレキシブル基板となる。

【実施例】

[0053]

以下、実施例を参照しながら、本発明のフレキシブル基板で得られる効果を説明する。 [0054]

フレキシブル基板の評価は以下のようにして行った。

(1) 柔軟性

縦40mm×横20mmの長方形の形状を有するフレキシブル基板の中央部を、開口幅

が14mmの開口部に、毎秒0.05mmのスピードで押し込みながらフレキシブル基板 を曲げて行き、破壊が起こる直前の曲率半径を限界曲率半径(単位:mm)として測定し た。この値が小さいほど柔軟性(折り曲げ性能)が優れていることを示す。

[0055]

(2) 耐衝擊性

フレキシブル基板を350℃の電気炉に入れ30分放置した。その後、図4に示す試験 装置を用いて耐衝撃性(単位:mNm)を測定した。その結果を以下の基準に従って評価 した。

- ◎:0.7mNmの衝撃力でも割れない。
- 〇:0.3mNmの衝撃力でも割れない。
- ×:0.3mNmの衝撃力で割れる。

[0056]

(3) ガスバリア性

以下の基準に従って評価した。

- ○:優れたガスバリア性を示す。
- ×:優れたガスバリア性を示さない。

[0057]

(4) 耐熱性

フレキシブル基板を350℃の電気炉に入れ30分放置した。その後、フレキシブル基 板を取り出して、フレキシブル基板の外観を観察することにより行った。その結果を以下 の基準に従って評価した。

- ○:変色・変形が全く見られない。
- ×:変色・変形がはなはだしい。

[0058]

(5) 光透過率

フレキシブル基板を350℃の電気炉に入れ30分放置した。その後、紫外可視吸収ス ペクトル測定装置により400mm及び600mmにおける光透過率(単位:%)を測定 した。この値が大きいほど透明性に優れていることを示す。

[0059]

〔実施例1〕

以下のような方法で実施例1に係るフレキシプル基板を作成した。

まず、フェニルトリメトキシシラン及び3-メルカプトプロピルトリメトキシシランの 混合溶液を加水分解及び脱水縮合してラダー型ケイ素酸化物ポリマー(ポリスチレン換算 分子量: Mw=19512、Mw/Mn=3.8) を作成した。

次に、このラダー型ケイ素酸化物ポリマーの20重量部をγープチロラクトン80重量 部に溶解してコーティング液を調製した。

[0060]

次に、このコーティング液を、縦40mm×横40mmの正方形の形状を有する厚さ5 0 µ mの硼珪酸ガラス基板(無機ガラス層)の一方の面に回転塗布し、80℃の乾燥機で 30分間乾燥した。次に、さらに同じコーティング液を硼珪酸ガラス基板の他方の面に回 転塗布し80℃の乾燥機でさらに30分間乾燥した。

次に、電気炉を用いて400℃で30分熱処理することにより実施例1のフレキシプル 基板を作成した。ポリマー層の膜厚はそれぞれ1.5μmである。

得られたフレキシプル基板の厚さ、柔軟性、耐衝撃性、ガスバリア性、耐熱性及び光透 過率を表1に示す。なお、分子量はGPCを用いて測定した。

[0061]

〔実施例2〕

フェニルトリメトキシシラン、メチルトリメトキシシラン及び3-メルカプトプロピル トリメトキシシランの混合溶液を加水分解及び脱水縮合してラダー型ケイ素酸化物ポリマ - (ポリスチレン換算分子量:Mw=13396、Mw/Mn=3.4)を作成した。そ

れ以降の工程は実施例1と同様にして実施例2のフレキシブル基板を作成した。ラダー型 ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むポリマー層の膜厚はそれぞれ3 μ mである。

得られたフレキシブル基板の厚さ、柔軟性、耐衝撃性、ガスバリア性、耐熱性及び光透 渦率を表1に示す。

[0062]

〔実施例3〕

実施例 2 で作成したラダー型ケイ素酸化物ポリマーの 2 5 重量部及びアクリル樹脂 (A -DCP 新中村化学工業株式会社)の1重量部をγ-ブチロラクトン74重量部に溶解 してコーティング液を調製した。それ以降の工程は実施例1と同様にして、実施例3のフ レキシブル基板を作成した。ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むポリマー 層の膜厚はそれぞれ6μmである。

得られたフレキシブル基板の厚さ、柔軟性、耐衝撃性、ガスバリア性、耐熱性及び光透 過率を表1に示す。

[0063]

[比較例1]

縦40mm×横40mmの正方形の形状を有する厚さが50μmの硼珪酸ガラス基板を 比較例1のフレキシブル基板とした。この硼珪酸ガラス基板の厚さ、柔軟性、耐衝撃性、 ガスバリア性、耐熱性及び光透過率を表1に示す。

[0064]

〔比較例2〕

ポリビニルピロリドン(平均分子量360,000)1重量部をジメチルフォルムアミ ド99重量部に溶解させてコーティング液を調整した。それ以降は実施例1と同様にして 比較例 2 のフレキシブル基板を作成した。ポリマー層の膜厚はそれぞれ 3 μ mであった。 得られたフレキシブル基板の厚さ、柔軟性、耐衝撃性、ガスバリア性、耐熱性及び光透 過率を表1に示す。

[0065]

【表1】

	厚さ	 柔軟性		ガスバリア性	耐熱性	光透過率(%)	
	(µ m)	(限界曲率半径(mm))	耐衝撃性			(400nm)	(600nm)
実施例1	53	6	0	0	0	96	99
実施例2	53	6	0	0	0	96	99
実施例3	62	6	0	0	0	91	98
比較例1	50	11	×	0	0	99	99
比較例2	56	6	0	0	×	48	84

[0066]

表1からも明らかなように、本発明のフレキシプル基板(実施例1~3)は、比較例1 のフレキシブル基板と比較して優れた柔軟性及び優れた耐衝撃性を示すことがわかった。 また、本発明のフレキシブル基板(実施例1~3)は、比較例2のフレキシブル基板と比 較して優れた耐熱性及び高い光透過率を示すことがわかった。

[0067]

以上のように、本発明のフレキシブル基板は、優れた柔軟性、優れた耐衝撃性及び優れ たガスバリア性に加えて優れた耐熱性を有するため、軽量で折り曲げ可能なディスプレイ (例えば液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ) 用の基板として好適に用いることが できる。

また、本発明のコーティング液は、このように優れたフレキシブル基板をはじめ各種用 途に好適に用いることができる。

【図面の簡単な説明】

[0068]

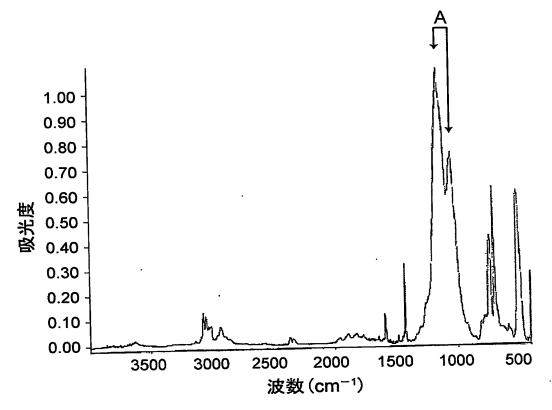
- 【図1】ラダー型ケイ素酸化物ポリマーの赤外吸収スペクトルを示す図。
- 【図2】本発明の実施形態1に係るフレキシブル基板の構造を示す図。
- 【図3】本発明の実施形態1に係るフレキシブル基板の光透過率を示す図。
- 【図4】本発明の実施形態1に係るフレキシブル基板の耐衝撃試験方法を説明するために示す模式図。
- 【図 5】本発明の実施形態 1 に係るフレキシブル基板の耐衝撃試験の結果を示す図。
- 【図6】本発明の実施形態2に係るフレキシブル基板の構造を示す図。
- 【図7】従来のフレキシブル基板の構造を示す図。

【符号の説明】

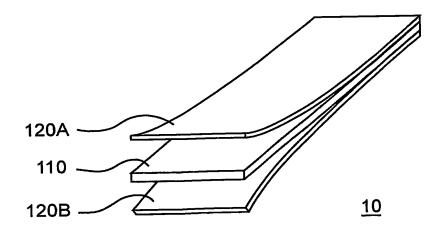
[0069]

10,20…フレキシブル基板、110…無機ガラス層、120A,120B…ラダー型ケイ素酸化物ポリマーを主成分として含むポリマー層、200…耐衝撃性試験機、900…従来のフレキシブル基板、901…ガラスフィルム、902ガラスフィルム表面、903…ガラス端部、904…ポリマー層、905…端部ビーズ、M…ジルコニアボール

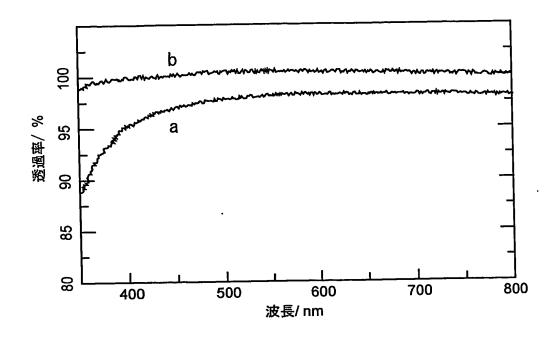
【書類名】図面【図1】



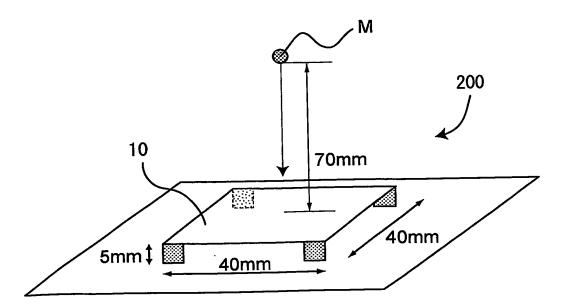
【図2】



【図3】

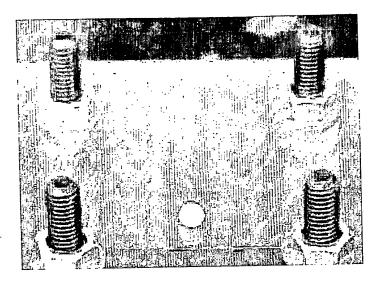


【図4】

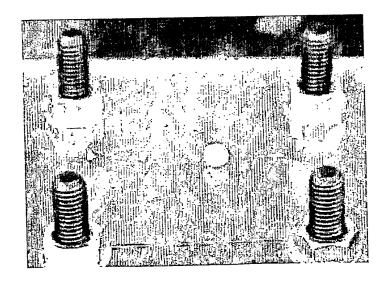


【図5】

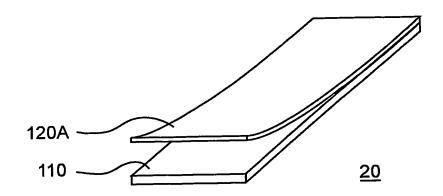
(a)



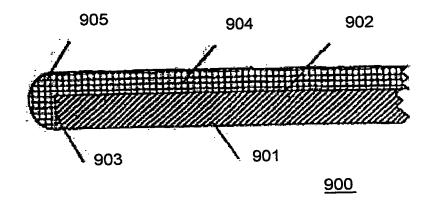
(b)



【図6】



【図7】



【書類名】要約書

【課題】 優れた柔軟性、優れた耐衝撃性及び優れたガスバリア性を有するのに加え て優れた耐熱性をも有するフレキシブル基板を提供する。

【解決手段】 無機ガラス層 1 1 0 とポリマー層 1 2 0 A, 1 2 0 B との積層体から なるフレキシブル基板10であって、前記ポリマー層120A, 120Bはラダー型ケイ 素酸化物ポリマーを主成分として含むポリマー層であることを特徴とするフレキシブル基 板。

【効果】 優れた柔軟性、優れた耐衝撃性及び優れたガスバリア性を有するのに加え て優れた耐熱性をも有するフレキシブル基板が得られる。

【選択図】 図2

特願2003-383645

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-383645

受付番号 50301878033

書類名 特許願

担当官 第五担当上席 0094

作成日 平成15年11月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年11月13日

ページ: 1/E

【書類名】 出願人名義変更届

 【整理番号】
 P0360SMT

 【あて先】
 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-383645

【承継人】

【識別番号】 000002129

【氏名又は名称】 住友商事株式会社

【承継人代理人】

【識別番号】 100104709

【弁理士】

【氏名又は名称】 松尾 誠剛

【譲渡人】

【識別番号】 591167430

【氏名又は名称】 株式会社 Κ R Ι

【譲渡人代理人】

【識別番号】 100104709

【弁理士】

【氏名又は名称】 松尾 誠剛

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 123941 【納付金額】 4,200円

【提出物件の目録】

【物件名】 権利の承継を証明する書面 1

【提出物件の特記事項】 手続補足書に添付して提出する。

【物件名】 代理権を証明する書面 2

【提出物件の特記事項】 手続補足書に添付して提出する。

ページ: 1/E

特願2003-383645

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-383645

受付番号 50301959347

書類名 出願人名義変更届

担当官 神田 美恵 7397

作成日 平成16年 1月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年11月27日

【承継人】

【識別番号】 000002129

【住所又は居所】 東京都中央区晴海一丁目8番11号

【氏名又は名称】 住友商事株式会社

【承継人代理人】 申請人

【識別番号】 100104709

【住所又は居所】 長野県諏訪郡富士見町落合9862番地60 松

尾江森国際特許事務所 長野ブランチ

【氏名又は名称】 松尾 誠剛

【譲渡人】

【識別番号】 591167430

【住所又は居所】 京都府京都市下京区中堂寺南町134番地

【氏名又は名称】 株式会社 Κ R I

【譲渡人代理人】

【識別番号】 100104709

【住所又は居所】 長野県諏訪郡富士見町落合9862番地60 松

尾江森国際特許事務所 長野プランチ

【氏名又は名称】 松尾 誠剛

特願2003-383645

出願人履歴情報

識別番号

[591167430]

1. 変更年月日

2003年 8月 6日

[変更理由]

名称変更 住所変更

京都府京都市下京区中堂寺南町134番地

住 所 氏 名

株式会社KRI

特願2003-383645

出願人履歴情報

識別番号

[000002129]

1. 変更年月日 [変更理由]

2001年 8月 1日

 更理由]
 住所変更

 住所
 東京都中

東京都中央区晴海一丁目8番11号

氏 名 住友商事株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потиер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.